

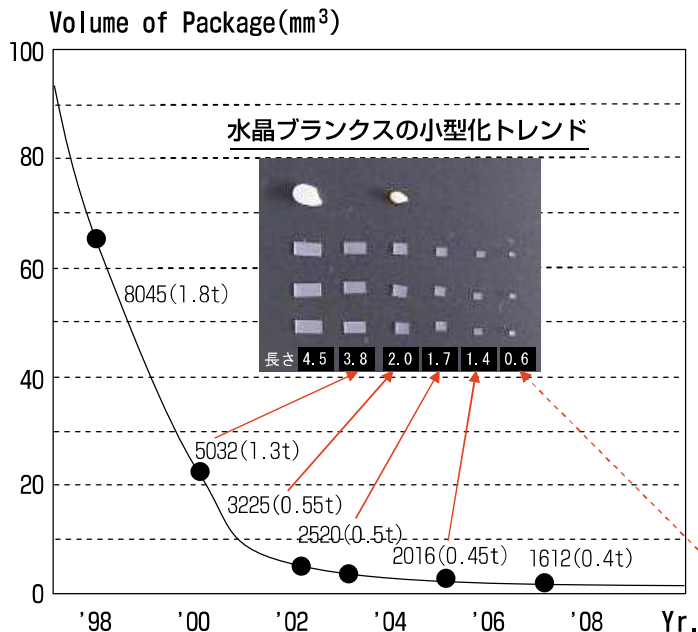
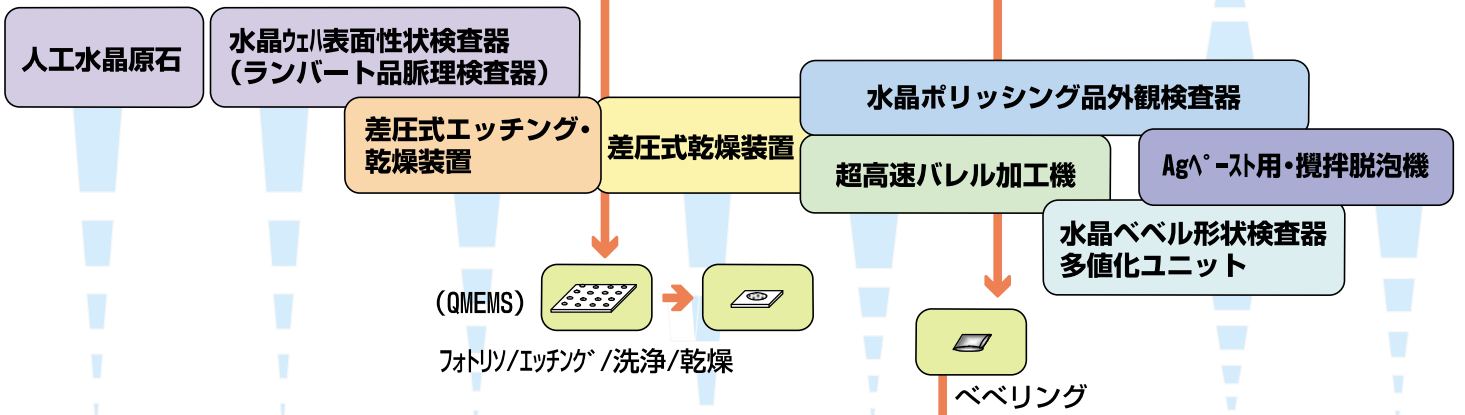
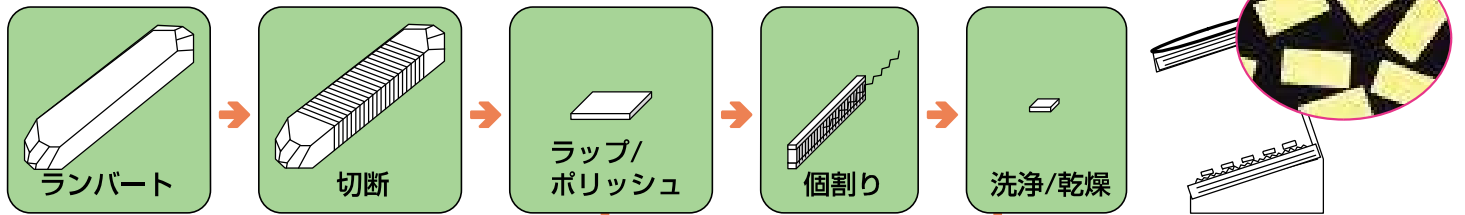
水晶デバイス加工プロセス&取扱製品

原石育成工程

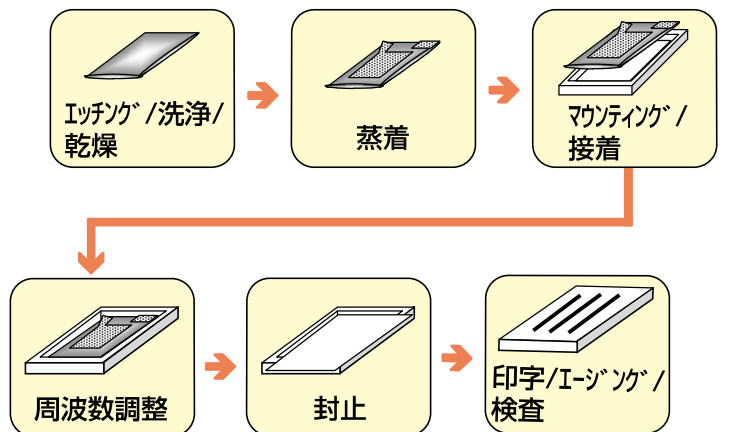
人工水晶の育成炉
(水熱合成法)
1,000~1,500 atm
人工水晶 育成域: 300~350°C
天然水晶クズ 溶解域: 340~400°C

人工水晶

前工程



後工程



携帯電話用水晶振動子パッケージの小型化トレンド



オーキット材料システム株式会社

【東京事業所】東京都台東区浅草橋5-8-10 砂村ビル3F

TEL: 03-5809-3774